

(11)Publication number :

(43)Date of publication of application: 18.12.1998

(51)Int.CI.

GO2B 5/30 CO8L101/12 CO9K 19/38 G02F 1/1335

(21)Application number : 09-142476

(71)Applicant : NIPPON OIL CO LTD

(22)Date of filing:

30.05.1997

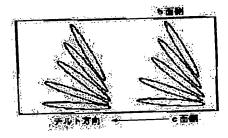
(72)Inventor: YODA EIJI

MATSUMOTO TAKUYA TOYOOKA TAKEHIRO KAMINADE TADAHIRO

# (54) OPTICAL ANISOTROPIC ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain display characteristics which can not be conventionally obtd., especially to improve visual characteristics in all directions of visual angles by combining a specified optically anisotropic film and a layer showing negative anisotropy. SOLUTION: This element consists of an optically anisotropic film in which a nematic hybrid orientation state is fixed and at least one layer showing negative anisotropy. The nematic hybrid orientation in the optically anisotropic film means that the liquid crystal polymers which substantially constitute the film and show optically positive uniaxial properties are oriented in a nematic state and that the angle between the director of the liquid crystal polymers and the film plane differs between on the upper face and the lower face of the film. The layer showing negative anisotropy satisfies the relation of nz< ny≤nx and (1/nz2-1/ny2)>(1/ny2-1/nx2), wherein nx and ny are the primary refractive index in the plane direction and nz is the primary refractive index in the thickness direction.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号

# 特開平10-332933

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

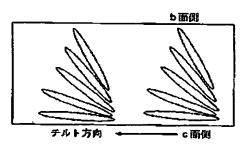
(51) Int.CL*	識別配号	P 1	
G02B 5/3	10	G O 2 B 5/30	
C 0 8 L 101/12		C 0 8 L 101/12	
CO9K 19/3	18	C 0 9 K 19/38	
G02F 1/1	335 510	G 0 2 F 1/1335 5 1 0	
		密査諸求 京諸求 商求項の数3 OL (全33 頁)	
(21)出廢番号 特廢平9-142476		(71)出庭人 000004444	
		日本石油株式会社	
(22)出版日	平成9年(1997)5月30日	東京都港区西新橋1丁目3番12号	
		(72) 発明者 依田 英二	
		神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 日本石	
		油株式会社中央技術研究所内	
		(72)発明者 松本 卓也	
		神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 日本石	
		曲株式会社中央投稿研究所内	
		(72)発明者 豊岡 武裕	
		神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 日本石	
		抽株式会社中央技術研究所内	
		(74)代理人 弁理士 斉藤 武彦 (外1名)	
-		最終質に続く	

## (54) 【発明の名称】 光学異方案子

## (57)【要約】

【課題】 正面コントラスト、視角特性などの表示特性 を改良した光学異方案子を提供する。

【解決手段】 光学的に正の一輪性を示す液晶性高分子 から形成されており、この液晶性高分子が液晶状態にお いて形成したネマチックハイブリッド配向構造を固定化 せしめた光学異方性フィルム(A)と、少なくとも1層 の負の異方性を示す層 (B) とによって光学異方素子を 模成する。



(2)

### 【特許請求の範囲】

【論求項 】】 光学的に正の一輪性を示す液晶性高分子 から実質的に形成され、該液晶性高分子が液晶状態にお いて形成したネマチックハイブリッド配向樽造を固定化 せしめた光学異方性フィルム(A)、および少なくとも 1層の負の異方性を示す層 (B) とから機成されること を特徴とする光学異方案子。

1

【請求項2】 光学的に正の一軸性を示す液晶性高分子 が、少なくとも1種の一官能性の構造単位を高分子鎖の 片末端もしくは両末端に有する液晶性高分子化合物また 19 は液晶性高分子組成物を少なくとも含有することを特徴 とする請求項1記載の光学異方案子。

【請求項3】 電極を備えた一対の透明基板とネマチッ ク液晶とからなる駆動用液晶セルと、該液晶セルの上下 に配置された上側偏光板。下側偏光板を少なくとも偉え たツイステッドネマチック型の液晶表示装置であって、 該波晶セルと上側もしくは下側偏光板のうちどちらか一 方の間、または該液晶セルと上側および下側偏光板のそ れぞれの間に、請求項1または2記載の光学異方素子を 少なくとも1枚配置したことを特徴とする液晶表示装

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、正面コントラス ト、視角特性などの表示特性を著しく改良する光学異方 素子および該光学異方素子を配置したツイステッドネマ チック型液晶表示装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】TF T案子あるいはMIM案子などを用 いたアクティブ駆動のツイステッドネマチック型液晶表 30 示装置 (以下TN-LCDと略称する) は、薄型、軽 置、低消費電力というLCDの本来の特長に加えて、正 面から見た場合CRTに匹敵する画質を有する。そのた めノートパソコン、携帯用テレビ、携帯用情報端末など の表示装置として広く普及している。しかしながら、従 来のTN-LCDにおいては、液晶分子の持つ屈折率異 方性のため斜めから見たときに表示色が変化するあるい は表示コントラストが低下するという視野角の問題が本 質的に避けられず、その改良が強く望まれており、改良 のための様々な試みがなされている。例えば一つの画素 を分割してそれぞれの画素へのED加電圧を一定の比で変 える方法(ハーフトーングレースケール法)、一つの画 素を分割してそれぞれの画素での液晶分子の立ち上がり 方向を変える方法(ドメイン分割法)、液晶に横電界を かける方法(IPS法)、垂直配向させた液晶を駆動す る方法 (VA液晶法)、あるいはベンド配向セルと光学 箱院板を組み合わせる方法 (OCB法) などが提案さ れ、開発・試作されている。

【①①03】しかしながらこれらの方法は一定の効果は

制御する低分子液晶の配向などを従来のものから変えな ければならない。そのためにこれらの製造技術確立およ び製造設値の新設が必要となり、結果として製造の困難 さとコスト高を紹いている。

【①①①4】一方TN-LCD自体の構造は一切変え ず、従来のTN-LCDに視野角改良用の部材、例えば **補償フィルム、補償板などを配置することで視野角を拡** 大させる方法がある。この方法はTN-LCD製造設備 の改良・増設が不要でコスト的に優れている。

【0005】一般的にノーマリーホワイト (NW) モー FのTN-LCDに視野角問題が発生する原因は、電圧 を印加した黒表示時の駆動用液晶セル中の低分子液晶の 配向状態にある。該配向状態において、低分子液晶はほ ば垂直配向している。また該液晶は、通常光学的に正の 一軸性を示すものが使用されている。このようなTN-LCDの視野角を広げるための部材としては、液晶セル の無表示時の正の一軸性を補償するために、光学的に負 の一軸性を示すフィルムを用いる提案がなされている。 また駆動用液晶セル中の液晶が、黒表示時においても配 向膜界面付近ではセル界面と平行もしくは傾いた配向を していることに着目し、光学輪が一定の角度傾いた負の 一軸性のフィルムを用いて補償する方法も提案されてい

【0006】例えば特闘平4-349424、6-25 ①166号公頼にはらせん軸が傾いたコレステリックフ ィルムを用いた光学領債フィルムおよびそれを用いたし CDが提案されている。また特別平5-249547、 6-331979号公報には光軸が傾いた負の一軸循鎖 器を用いたLCDが提案されている。

【0007】さらに特闘平7-140326号公報にお いてねじれチルト配向した波晶性高分子フィルムからな るLCD用箱偏板が提案されており、LCDの規野角拡 大に用いられている。

【0008】上記の如く視野角改良用の部材として、種 々の補償フィルムが提案されており、広視野角を特徴と するTN-LCDの関発は進度著しい。しかしながら視 野角改良用の部村として、正面コントラスト、視角特性 などの表示特性を十分満足できるものは未だ関発されて いない状況にある。

## [0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記課題を 解決するものであり、特定の光学異方性フィルムと負の 異方性を示す層とを組み合わせることにより、従来にな い表示特性、なかでも上下左右全ての方向における視角 特性を善しく改良することができる光学異方素子および 該光学異方素子を配置した液晶表示装置を提供するもの である。

[0010]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明の第1 あるものの、部村、例えば配向膜、電極、低分子液晶や 50 は、光学的に正の一軸性を示す液晶性高分子から実質的 (3)

特関平10-332933

に形成され、該液晶性高分子が液晶状態において形成し たネマチックハイブリッド配向標準を固定化せしめた光 学異方性フィルム(A) および少なくとも1層の負の 異方性を示す層(B)とから構成されることを特徴とす る光学異方素子にある。また本発明の第2は、光学的に 正の一軸性を示す液晶性高分子が、少なくとも1種の一 官能性の機造単位を高分子鎖の片末端もしくは両末端に 有する液晶性高分子化合物または液晶性高分子組成物を 少なくとも含有することを特徴とする語求項1記載の光 学異方案子にある。さらに本発明の第3は、電極を備え 10 た一対の透明基板とネマチック液晶とからなる駆動用液 晶セルと、該波晶セルの上下に配置された上側偏光板、 下側偏光板を少なくとも備えたツイステッドネマチック 型の液晶表示装置であって、該液晶セルと上側もしくは 下側偏光板のうちどちらか一方の間。または診液晶セル と上側および下側偏光板のそれぞれの間に、請求項1ま たは2記載の光学異方素子を少なくとも! 校配置したこ とを特徴とする液晶表示装置にある。

#### [0011]

く説明する。本発明の光学異方素子は、TN-LCDの 視角特性を大幅に改良するものである。まず、補償の対 象となるTN-LCDについて説明する。TN-LCD は駆動方式で分類すれば、単純マトリクス方式、能動素 子を電極として用いるTFT(Thin Film T ransistor) 電極. MiM (Metal in sulator Metal、あるいはTFD: Th! nFilm Diode) 電極を用いるアクティブマト リクス方式等のように細分化できる。本発明の光学異方 素子はいずれの駆動方式に対しても効果を有する。 【0012】尚、公知の技術であるハーフトーングレー スケール方式(画素分割方式)、ドメイン分割方式は、 LCDの視野角拡大を駆動用液晶セル側から行おうとい

【0013】本発明の光学異方案子は、ネマチックハイ ブリッド配向状態を固定化した光学異方性フィルム (A) と、少なくとも一層の負の異方性を示す層(B) とから構成される。先ず本発明に用いられる光学異方性 フィルム(A)について説明する。

う試みで考えられたものである。このような視野角があ

る程度改善されたLCDに対しても本発明の該光学異方

素子は、有効に作用し更なる視野角拡大効果が可能とな

【りり14】光学異方性フィルム(A)が有しているネ マチックハイブリッド配向とは、フィルム(A)を実質 的に形成する光学的に正の一軸性を示す液晶性高分子が ネマチック配向しており、このとき該波晶性高分子のダ イレクターとフィルム平面とのなず角度がフィルム上面 と下面とで異なった配向構造を言う。したがって、上面 界面近傍と下面界面近傍とで該ダイレクターとフィルム の上面と下面との間では該角度が連続的に変化している ものといえる。

【0015】また本発明の光学異方性フィルム (A) は、液晶性高分子のダイレクターがフィルムの幾厚方向 のすべての場所において異なる角度を向いている。した がってフィルム(A)は、フィルムという枠造体として 見た場合、もはや光輪は存在しない。また光学異方性フ ィルム(A)は、通常以下の光学パラメーターを有す

【10016】先ず、フィルムの法線方向から見た場合の 面内の見かけのリターデーション値について説明する。 ネマチックハイブリッド配向したフィルムでは、フィル ム面内のダイレクターに平行な方向の屈折率(以下ne と呼ぶ)と垂直な方向の屈折率(以下noと呼ぶ)が異 なっている。neからnoを引いた値を見かけ上の彼屈 折率とした場合。見かけ上のリターデーション値は見か け上の復屈折率と実順厚との論で与えられる。この見か け上のリターデーション値は、エリブソメトリー等の偏 光光学測定により容易に求めることができる。本発明に 【発明の実施の形態】以下、本発明についてさらに詳し、20 用いられる光学異方性フィルム(A)の見かけのリター デーション値は、550nmの単色光に対して、通常5 ~500nm. 好ましくは10~300nm、特に好ま しくは15~150nmの範囲である。見かけのリター デーション値が5 n m未満の時は、十分な視野角拡大効 果が得られない恐れがある。また500ヵヵより大きい 場合は、斜めから見たときに液晶表示に不必要な色付き が生じる恐れがある。

> 【0017】次いでダイレクターの角度について説明す る。光学異方性フィルム(A)の膜厚方向におけるダイ 30 レクターの角度範囲は、フィルム界面近傍の液晶性高分 子のダイレクターと該ダイレクターのフィルム平面への 投影成分とがなす鋭角側の角度が、フィルムの上面また は下面の一方においては、絶対値として通常60度以上 90度以下、好ましくは80度以上90度以下の角度を なし、当該面の反対面においては、絶対値として通常の 度以上50度以下、好きしくは0度以上30度以下であ

【10118】次いで平均チルト角について説明する。本 発明においては、正の一軸性の液晶性高分子のダイレク ターと該ダイレクターのフィルム平面への投影成分との なす角度の膜厚方向での平均値を平均チルト角と定義す る。平均チルト角は、クリスタルローテーション法を応 用して求めることができる。光学異方性フィルム(A) の平均チルト角は、10~60度、好ましくは20~5 ①度の範囲にある。平均チルト角が10度より小さい場 合および60度より大きい場合には、十分な視野角拡大 効果が得られない恐れがある。

【0019】また光学具方性フィルム(A)の膜厚は、 上記の各種光学パラメーターに依存するので一概には営 平面との成す角度が異なっていることから、該フィルム 50 えないが、通常り、1~20μm、好ましくは0.2~

(4)

特闘平10-332933

10 μm、特に好きしくは0.3~5 μm以下の範囲で ある。膜厚がり、1μm未満の時は、十分な箱償効果が 得られない恐れがある。また膜厚が20μmを越えると 液晶表示が不必要に色付く恐れがある。

【0020】以上説明したネマチックハイブリッド配向 構造。各種光学パラメーター、膜厚を有する光学異方性 フィルム(A)は、光学的に正の一軸性を示す液晶性高 分子から冥質的に形成される。フィルム(A)を形成す る波晶性高分子は、液晶組としてネマチック相を有し、 配向基板上において液晶転移点を越える温度では、ネマ チックハイブリッド配向を形成し、且つ該配向形態を損 なうことなくガラス状態で固定化できるものであること が必須である。該液晶性高分子としては、上記の如き性 質を有する液晶性高分子であれば特に制限されない。本 発明では該液晶性高分子として、特に高分子鎖の末端ま たは两末端に一官能性の構造単位を有する液晶性高分子 が望ましい。一官能性の構造単位とは、炭素数3~20\* \*の長鎖アルキル基または炭素数2~15の長鎖フルオロ アルキル基などを有し、モノアルコール、モノカルボン 酸などの官能性部位を一つ有する化合物から誘導される 単位を言う。

【0021】上記の如き液晶性高分子に用いられる一官 能性の構造単位とは、液晶性高分子である縮台重合体を 形成する際に用いる二官能性単置体がもつ官能量に相当 する官能基を1個特つ単量体を該宣合体の製造時(宣合 反応中または重合反応後) に共存させて該重合体分子中 10 に組み込まれた構造のことをいい、通常該宣合体分子の 片末端または両末端に組み込まれる。従って該重合体分 子中に存在する該一官能性の構造単位の数は通常1分子 あたり1~2個である。該構造単位を一般式で表すと次 のようになる。

[0022]

(It 1)

$$\begin{array}{c}
(R_1 - (O) - (O)$$

$$(R_1 \longrightarrow Q) \longrightarrow Q \longrightarrow Q$$

$$(R_2 \longrightarrow Q) \longrightarrow Q$$

$$(R_3 \longrightarrow Q) \longrightarrow Q$$

$$\begin{array}{c}
(R, -(0), \frac{1}{2}, \frac{1$$

$$\begin{pmatrix} (R_1 - (O) - 1) & O & O \\ (R_2 - (O) - 1) & O & X \end{pmatrix}$$

【0023】上記一般式において、R1およびR2は同 40 鎖フルオロアルキル基を表す。具体的には、 一または異なっていても良い。R 1 およびR 2は、炭素 数3~20の長鎖アルキル基または炭素数2~15の長

[0024]

[1t2]

(6)

特闘平10-332933

H(CF2/CF2) C6 FI3CH2 CH2 0-C12H230-H (CF2 )8C-

【0027】などを好ましい該単位として例示することができる。上記に例示した一官館性の構造単位から選ばれる1程または2程によって高分子鎖の片末端または両末端を構成する。なる両末端に該構造単位を有する際には、両末端の単位が同一である必要はない。

[0028]上記の片末端または両末端に1種もしくは2種の一官能性の構造単位を有し、かつ光学的に正の一 軸性を示す液晶性高分子とは、具体的には、該構造単位 を有するホメオトロピック配向性の主鎖型液晶性高分子 い合物または少なくとも1種の該液晶性高分子化合物を

(7)

12

含有する液晶性高分子組成物が好ましい例として挙げら れる。以下、さらに詳しく説明する。

【0029】先ず、ホメオトロピック配向性とは、液晶 性高分子のダイレクターが基板平面に略量直な配向状態 をいう。液晶性高分子がホメオトロビック配向性である か否かの判定は、基板上に液晶性高分子層を形成し、そ の配向状態を判定することで行う。この判定に用いるこ とのできる基板としては特に限定はないが、例としては ガラス基板(具体的には、ソーダガラス、カリガラス、 ホウ珪酸ガラスあるいはクラウンガラス、フリントガラ スといった光学ガラスなど)、液晶性高分子の液晶温度 において耐熱性のあるプラスチックフィルムまたはシー ト、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン ナフタレート、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニ レンサルファイド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポ リエーテルイミド、ポリアミド、ポリエーテルケトン、 ポリエーテルエーテルケトン、ポリケトンサルファイ ド、ポリアリレート、ポリエーテルスルフォンなどを挙 げることができる。

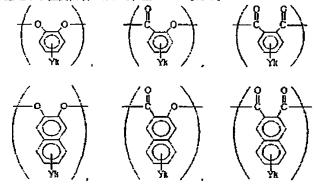
【0030】上記に例示した基板は、酸、アルコール 類、流剤などで表面を清浄にした後に用いる。さらに上 記の該配向性の判定は、シリコン処理、ラビング処理、 一軸延伸処理などの表面処理を施していない基板上にお いて行わねばならない。

【0031】本発明に用いられるホメオトロピック配向 性を示す液晶性高分子化合物とは、これら適当な表面処 理を施していない基板上に液晶性高分子の膜を形成し、 該波晶性高分子が液晶状態を示す温度領域において、上半 \* 記の例示した基板の内少なくともどれか1 種類の基板上 でホメオトロビック配向性を示すものを該液晶性高分子 化合物と本発明では定義する。ただし、液晶性高分子化 台物によっては液晶-等方相転移点付近の温度で特異的 にホメオトロピック配向するものがある。したがって通 富、波晶-等方組転移点より15℃以下、好ましくは2 0℃以下の温度で行うことが望ましい。

【0032】ホメオトロビック配向性を示す液晶性高分 子化合物について具体的に説明する。該液晶性の高分子 化合物としては、上述した一官能性の構造単位を有する 例えばポリエステル、ポリイミド、ポリアミド、ポリカ ーポネート、ポリエステルイミド等の主鎖型液晶性高分 子が例示として挙げられる。これらの中でも特に合成の 容易さ、フィルム化の容易さ、および得られたフィルム の物性の安定性などから液晶性ポリエステルが好まし い、該液晶性ポリエステルの主鎖形成成分として一官能 性構造単位以外の構造単位としては、ジカルボン酸単 位、ジオール単位およびオキシカルボン酸単位などの二 官能性構造単位や該単位以外の多官能性の構造単位など 20 特に制限はない。しかしながら本発明では、該主鎖中に オルソ置換芳香族単位を構造単位として有する液晶性ボ リエステルがより望ましい。具体的には次に示すような カテコール単位、サリチル酸単位、フタル酸単位、2, 3-ナフタレンジオール単位、2、3-ナフタレンジカ ルボン酸単位およびこれらのペンゼン環に置換量を有す るものなどを挙げることができる。

[0033]

[1:4]



【0034】(YはC1. Brなどのハロゲン、メチル 基、エチル基、メトキシ基、エトキシ基またはフェニル 基を示す。また k は 0 ~ 2 である。)

ルの具体的な構造例を示す。 [0035] [化5]

以下にホメオトロピック配向性を示す液晶性ポリエステ

(8)

特闘平10-332933

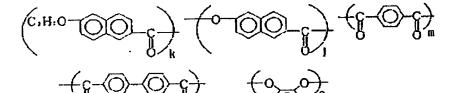
(構造式1)

$$\left( C \cdot H_{1} \cdot - \bigcirc \cdot C \right)^{k} \cdot \left( C - \bigcirc$$

【0036】m+n=k/2+! \*~5/95 k/1=80/60~2/99、好ましくは40/80 k. 1, m, nはそれぞれモル組成比を示す。 ~10/95 10 [0037] m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5\* 【化6】 【樹造式2】

$$(c'') H'' - (c') + ($$

[0040] o=k/2+m+n k/(m+n) =80/60~2/99、好ましくは4 0/80~10/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95 (構造式 4) ★ 1/0=20/10~0/10、好ましくは15/10 ~5/10 k. 1, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 【0041】 【化8】



[0.042] o=k/2+m+n k/(m+n) = 80/60~2/99、好意しくは4 0/80~10/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95 1/o=20/10~0/10、好ましくは15/10

特闘平10-332933 (9) 16 15 \* [0043] ~5/10 K. l, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 [化9] (構造式 5) ※1/o=20/10~0/10、好ましくは15/10 [0.044] o = k/2+m+n k/(m+n) = 80/60~2/99、好ましくは4 k、1, m, n、oはそれぞれモル組成比を示す。 0/80~10/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 [0045] 【化10】 ~5/95 ★1/(n+o) = 20/10~0/10、好ましくは1 [0.046]n+o=k/2+mk/m=80/60~2/99、好ましくは40/805/10~5/10 k、1, m, n、oはそれぞれモル組成比を示す。  $\sim 10/95$ n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5 30 [0047] [(t11] ~5/95 (構造式?) ~5/95 [0.048] m+n=k/2+1K. 1, m, nはそれぞれモル組成比を示す。  $K/1 = 80/60 \sim 2/99$ 、好ましくは40/80[0049] ~10/95

【化12】

m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5

特闘平10-332933 (10)18 17 (構造式 8) \*~5/10 [0.050] m = k/2 + nk. 1, m, n はそれぞれモル組成比を示す。  $k/n = 80/60 \sim 2/99$ 、好ましくは40/80~10/95 [0051] 1/m=20/10~0/10、好ましくは15/10\* [(t13] (構造式9) [0.052]1=k/2+m+n**%~5/95** k. l, m, nはそれぞれモル組成比を示す。 k/(m+n) = 80/60~2/99、好意しくは4 [0053] 0/80~10/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5※30 【化14】 (構造式10)

~5/95

[0055]

【化15】

k、1, m, nはそれぞれをル組成比を示す。

[0.054]1+m=k/2+n

~10/95

 $K/n = 80/60 \sim 2/99$ 、好ましくは40/80

1/m=100/0~0/100、好ましくは95/5

特関平10-332933 (11)20 (構造式11) iso CoHr  $*i/(n+o) = 20/10\sim0/10$ 、好きしくは1 [0.056] n + o = k/2 + m5/10~5/10 k/m=80/60~2/99、好ましくは40/80 k. l, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。  $\sim 10/95$ [0057] n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5 [化16] ~5/95 (構造式12) **%5/10~5/10** [0.058] m+n=k/2+ok/o=80/60~2/99、好ましくは40/80 iは2~12の整数を示す。k, l、m, n, oはそれ ぞれモル組成比を示す。 ~10/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 30 [0059] [(t17]  $1/(m+n) = 20/10 \sim 0/10$ 、好衷しくは1% (構造式13) 1/0=20/10~0/10、好ましくは15/10 [0.060] o = k/2+m+n k/(m+n) = 80/60~2/99、好ましくは4 ~5/10 k、1, m, n、oはそれぞれモル組成比を示す。 0/80~10/95 [0061]  $m/n = 100/0 \sim 0/100$ 、好ましくは95/5 [(£18] ~5/95

(12)

特闘平10-332933 22

21

(構造式14)

$$\begin{pmatrix}
C_{1} \cdot H_{2} \cdot SO \\
C_{1} \cdot H_{2} \cdot SO
\end{pmatrix} - O \rightarrow C H = C H C \rightarrow C$$

$$\begin{pmatrix}
C_{1} \cdot H_{2} \cdot SO \\
C_{1} \cdot H_{2} \cdot SO
\end{pmatrix} - O \rightarrow C H = C H C \rightarrow C$$

$$\begin{pmatrix}
C_{1} \cdot H_{2} \cdot SO \\
C_{1} \cdot H_{2} \cdot SO
\end{pmatrix} - O \rightarrow C H = C H C \rightarrow C$$

[0.062]m+n=k/2+o $k/o = 80/60\sim2/99$ 、好ましくは40/80~10/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95

\*1/(m+n) = 20/10~0/10、好ましくは1 5/10~5/10 k、 l , m , n 、 o はそれぞれモル組成比を示す。 [0063] [(t19]

(構造式15)

$$\begin{pmatrix}
C_{1,2}H_{2,6}O \\
k
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
G - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}
\qquad \begin{pmatrix}
O - O - G \\
0
\end{pmatrix}$$

[0.064]1+m=k/2+n+ok/(n+o) = 80/60~2/99、好ましくは4  $0/80 \sim 10/95$ |/m=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95

(構造式16)

※n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95 k. l, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 [0065] [R20]

[0.066] n+o=k/2+m K/m=80/60~2/99、好ましくは40/80 ~10/95

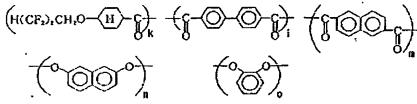
~5/95 I/m=20/10~0/10、好ましくは15/10 ~5/10 n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5 50 k. l. m. n. oはそれぞれモル組成比を示す。

. 特闘平10-332933 (13) 24 23 \* \* 【化21】 [0067] (構造式17) **%~5/95** [0.068] 1+m=k/2+ok、1, m, nはそれぞれモル組成比を示す。 k/o=80/60~2/99、好ましくは40/80 [0069] ~10/95 !/m=100/0~0/100、好ましくは95/5※ [{£22] (構造式18) ★n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5 [0070]n+o=k/2+1+mk/(1+m) = 80/60~2/99、好要しくは4 ~5/95 30 k. l, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 0/80~10/95 [0071] 1/m=100/0~0/100、好ましくは95/5 【化23】 ~5/95 (構造式19) 1/m=20/10~0/10、好ましくは15/10 [0072] m = k/2 + n + 0~5/10  $k/(n+o) = 80/60 \sim 2/99$ 、好惠しくは4 k. l, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 0/80~10/95 n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5 [0073] 50 【化24】 ~5/95

(14)特関平10-332933 25 26 (销造式20)

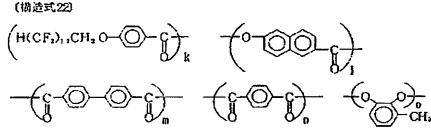
[0074] o = k/2+m+n k/(m+n) = 80/60~2/99、好衷しくは4 0/80~10/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95 (構造式21)

\*!/m=20/10~0/10、好ましくは15/10 ~5/10 k、 l, m, n, oはそれぞれモル組成比を示す。 [0075] [化25]



[0076]n+o=k/2+1+m $k/(1+m) = 80/60 \sim 2/99$ 、好妻しくは4 0/80~10/95 1/m=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95

※n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95 k、l, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 [0077] ※39 【化26】



[0078] o = k/2+m+n $k/(m+n) = 80/60 \sim 2/99$ 、好妻しくは4 0/80~10/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95

40 1/0=20/10~0/10、好ましくは15/10 ~5/10 K、 l, m, n、oはそれぞれモル組成比を示す。 [0079] [ft27]

(15)

特闘平10-332933 28

(構造式23)

[0.080] 1+m=k/2+n+oK/(n+o) = 80/60~2/99、好ましくは4  $0/80 \sim 10/95$ 

1/m=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95

n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5\*

\*~5/95

1は2~12の整数を示す。k, 1、m, n, oはそれ ぞれモル組成比を示す。

[0081] [4b28]

(福造式24)

[0.082] o = k/2+n $k/n = 80/60 \sim 2/99$ 、好ましくは40/80 $\sim 10/95$  $1/m = 100/0 \sim 0/100$ 、好ましくは95/5 ~5/95

※ (1+m)/o=20/10~1/10、好ましくは! 5/10~5/10 k. l, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 [0083] 【化29】

(構造式25)

[0.084] o = k/2+1/2+m+n(k+1)/(m+n)=80/60~2/99. 好業 しくは40/80~10/95

k/1=100/0~0/100、好ましくは90/1 0~10/90 50 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5

【0074】o=k/2+m+n k/(m+n)=80/60~2/99、好ましくは4 0/80~10/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95 (構造式21) \* 1/m=20/10~0/10、好ましくは15/10~5/10 ~5/10 k. 1, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 【0075】 【化25】

(H(CF<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O—H)—g)<sub>k</sub> —(g—O)

[0076] n+o=k/2+!+m k/(!+m)=80/60~2/99、好ましくは4 0/80~10/95 1/m=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95

※ n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5~5/95
 k. 1, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。
 [0077]
 ※30 【化26】

(协造式22)

(H(CF<sub>3</sub>), 1CH<sub>3</sub>O-O-G-G-G-G-CH

[0078] o = k/2+m+n  $k/(m+n) = 80/60\sim2/99$ 、好意しくは4  $0/80\sim10/95$   $m/n = 100/0\sim0/100$ 、好意しくは95/5  $\sim5/95$  49 1/0=20/10~0/10、好ましくは15/10~5/10 k. 1, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 [0079] [化27] (15)

特闘平10-332933 30

~5/95

\* [0085] [(£30] K、 l, m, n、 o はそれぞれモル組成比を示す。 \*

29

(協造式26)

[0.086] o + p = k/2 + 1/2 + n

(k+1)/n=80/60~2/99、好ましくは4  $0/80 \sim 10/95$ 

k/l=100/0~0/100、好ましくは90/1  $0 \sim 10 / 90$ 

o/p=100/0~0/100、好ましくは95/5 ~5/95

 $m/n = 20/10 \sim 0/10$ 、好ましくは15/10 ~5/10

k. l, m, n. o, pはそれぞれそル組成比を示す。 【0087】上記の中でも特に、樺道式1、樺道式3、 楼道式4、楼道式9、楼道式11、梯道式16、梯造式 20. 構造式22、構造式23 および構造式25の液晶 性ポリエステルが好ましい。

【0088】上記の如きホメオトロピック配向性を示す 液晶性高分子化合物の分子量は、各種溶媒中、たとえば フェノール/テトラクロロエタン(60/40(重畳 比)) 混合溶媒中、30°Cで測定した対数粘度が通常  $0.04\sim 1.5$ が好衷しく、さらに好ましくは0.06~1.0の範囲である。対数粘度が0.04より小さ い場合、光学異方性フィルム(A)の機械的強度が弱く なり好ましくない。また、1、5より大きい場合、ホメ オトロピック配向性が失われる恐れがある。また液晶状 麼において粘性が高くなりすぎる恐れがあり、ホメオト ロビック配向したとしても配向に要する時間が長くなる 可能性がある。さらには1.5より大きい液晶性高分子 を用いて光学異方性フィルム(A)を製造した際、ネマ チックハイブリッド配向構造が得られない恐れがあるの で望ましくない。

【0089】また上記の液晶性高分子化合物の合成法 は、特に制限されるものではない。当該分野で公知の意 合法で合成することができる。例えば液晶性ポリエステ ル合成を例に取れば、溶融重合法あるいは対応するジカ ルボン酸の酸クロライドを用いる酸クロライド法などで 台成することができる。

[0090] 該議晶性高分子化合物を合成する際におい

て、一官能性の構造単位は、先に説明したモノアルコー ル。モノカルボン酸化合物およびこれらの機能性誘導

宣合反応に供される。該一官能性構造単位の液晶性高分 子。具体的には波晶性ポリエステルに占める含有率は、 ヒドロキシカルボン酸構造単位を除いた残りの構成成分 置中。モル分率で2/201から80/240の範囲で ある。より好ましくは、10/205かち20/220 の範囲である。一官能性構造単位の含有率が、上記の範 聞から外れた場合には、ホメオトロピック配向性を示さ ない恐れがある。またネマチックハイブリッド配向を形 29 成する際、該配向を得ることができない恐れがある。な お、一官能性の構造単位の含有率は、モノマー成分の仕 込み量に応じたものである。

【0091】以上説明したホメオトロビック配向性の液 **晶性高分子化合物は、1種単独または少なくとも1種の** 該液晶性の高分子化合物を含有する組成物として本発明 に用いる。なお組成物として用いる際、ホメオトロピッ ク配向性以外の配向性を示す液晶性高分子や液晶性を何 ち示さない非波晶性高分子などとの組成物であっても、 組成物として上述の如き性質を有するものであれば何ら 支障なく本発明に用いることができる。

【①①92】また光学的に正の一輪性を示す液晶性高分 そとして.

●複数種のホメオトロピック配向性の液晶性高分子化合 物からなる組成物、

❷少なくとも1種のホメオトロピック配向性の液晶性高 分子化合物と該配向性以外の液晶性高分子(化合物もし くは組成物)および/または非液晶性高分子(化合物も しくは組成物) とからなる組成物、として用いることに

**①組成比の調節で光学具方性フィルム(A)の光学パラ** 40 メーター、具体的にはネマチックハイブリッド配向の平 均チルト角を副御することができる.

②ネマチックハイブリッド配向の安定化を図ることがで きる。などの利点がある。なお組成物として用いる際に は、上記にて説明したホメオトロピック配向性の液晶性 高分子を5章量%以上含有することが望ましい。5章章 %より少ないと、ネマチックハイブリッド配向が得られ ない恐れがある。

【0093】ホメオトロビック配向性の液晶性高分子に 体、具体的にはアセチル化物、ハロゲン化物などとして 50 加える高分子化合物(または組成物)としては、非液晶 (17)

特闘平10-332933

32

性の高分子を用いることもできるが、ホメオトロビック 配向性の液晶性高分子との相溶性の観点から、同じく液 晶性高分子を用いることが好ましい。用いられる液晶性 高分子の担領としては、主領型の液晶性高分子。例えば ポリエステル、ポリイミド、ポリアミド、ポリエステ ル、ポリカーボネート、ポリエステルイミド等があげら れる。また側鎖型の液晶性高分子、例えばポリアクリレ ート、ポリメタクリレート、ポリシロキザン、ポリマロ ネート等も例示できる。ホメオトロビック配向性液晶性 が、なかでも先に例示したカテコール単位等のオルソ置 換芳香族単位を主鎖に有する液晶性ポリエステルが最も 好ましい。さらにこれら波晶栓高分子は、ホモジニア \*

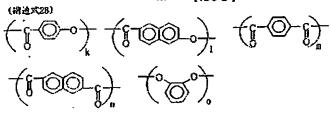
31

\*ス、均一チルト配向またはそれ以外の配向性など、いず れの配向性を示すものであっても特に備わない。なかで もホモジニアス配向性の液晶性高分子、特に該配向性を 示す液晶性ポリエステルがより好ましい。ホモジニアス 配向性の判定は、ホメオトロピック配向性の判定と同様 に、シリコン処理、ラビング処理、一軸延伸処理などの 表面処理を施していない該基板を用いて行う。該基板上 に液晶性高分子層を形成し、その配向状態によってホモ ジニアス配向性を示すか否かの判定を行う。以下にホモ 高分子との相溶性を有するものならば特に限定されない。 10 ジニアス配向性を示す液晶性ポリエステルの具体的な機 造例を示す。

[0094]

【化31】

※ k. 1, mはそれぞれモル組成比を示す。 [0.095] k = 1 + m!/m=80/20~20/80、好ましくは75/2 20 [0096] [fk32] 5~25/75



[0.097] o = m + n 30★~2/98 k、1, m, n、oはそれぞれモル組成比を示す。  $(k+1)/o=20/10\sim0/10$ 、好ましくは1 [0098] 5/10~0/10 m/n=100/0~0/100、好ましくは98/2★ 【化33】 

$$-\left(O-\bigcirc -CH=CH^{2}\right)^{R} \qquad \left(Q-\bigcirc -CH^{2}\right)^{U} \qquad \left(Q-(CH^{2})^{1}-C\right)^{U}$$

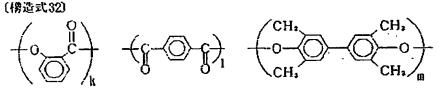
[0099] n = ! + mk/m=20/10~0/10、好ましくは15/10 ~0/10

k. 1, m, n. はそれぞれモル組成比を示す。 [0100] [(t34)

【0101】k+i=m+n \*~5/95  $k/1=100/0\sim0/100$ 、好ましくは95/5 k、1, m, nはそれぞれモル組成比を示す。  $\sim 5/95$  [0102]  $m/1=100/0\sim0/100$ 、好ましくは95/5\* [化35]

## (構造式31)

【0103】k+1=m+n 30※~5/95 k/1=100/0~0/100、好ましくは95/5 k. 1, m, nはそれぞれそル組成比を示す。 ~5/95 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5※ 【化36】

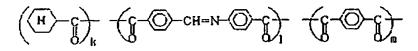


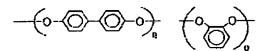
[0105] 1=m+n ~5/95 k/1=15/10~0/10、好ましくは10/10 k. 1, m, nはそれぞれそル組成比を示す。 ~0/10 [0106] m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 [化37]

特闘平10-332933 (19)35 (路追式33) \*~5/95 [0.107] m+n=k/2+1k、1, m, nはそれぞれモル組成比を示す。 k/1=40/80~0/100、好ましくは20/9 [0108]  $0 \sim 0 / 100$ m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5\* [1238] ※!/o=20/10~0/10、好ましくは15/10 [0.109] o = k/2 + m + n $K/(m+n) = 40/80 \sim 0/100$ 、好ましくは  $\sim 5/10$ k、1, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 20/90~0/100 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 [0110] [(139] ~5/95 ★1/o=20/10~0/10、好ましくは15/10 [0111] o = k/2+m+n $k/(m+n) = 40/80 \sim 0/100$ 、好ましくは ~5/10 40 k. l, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 20/90~0/100 m/n=100/0~0/100、好ましくは95/5 [0112] 【化40】 ~5/95 (構造式36)

特関平10-332933 (20)38 37 \*~5/95 [0113]1=k/2+m+n $k/(m+n) = 40/80 \sim 0/100$ 、好ましくは K、1, m, nはそれぞれモル組成比を示す。 [0114] 20/90~0/100 n/m=100/0~0/100、好ましくは95/5\* [(t41] (協选式37) ※1/m=20/10~0/10、好ましくは15/10 [0115] m = k/2 + n + 0 $k/(n+o) = 40/80 \sim 0/100$ 、好ましくは ~5/10 k、1, m, n. oはそれぞれモル組成比を示す。 20/90~0/100 n/o=100/0~0/100、好ましくは95/5 [0116] ~5/95 ×20 [{£42] (铸造式38)

 $(\bigcirc -cH = cH^2)^{\frac{1}{2}} - (\bigcirc -\bigcirc -c)^{\frac{1}{2}} + (\bigcirc -\bigcirc -c)^{\frac{1}{2}}$ 





特関平10-332933

【0120】上記の如きホモジニアス配向性を示す液晶 性高分子の分子重は、各種溶媒中、たとえばフェノール /テトラクロロエタン(60/40(重置此)) 混合溶 媒中 30℃で測定した対数粘度が通常0.05から 3. 0が好ましく、さちに好ましくは0. 07から2. 0の範囲である。対数粘度が0.05より小さい場合、 ホメオトロピック配向性の液晶性高分子との組成物とし て用いる際に、フィルム(A)の機械的強度が弱くなる 恐れがある。また、3、0より大きい場合、ネマチック ハイブリッド配向を阻害する、あるいは液晶形成時の粘 10 フィルム基板にラビング処理を施したラビングプラスチ 性が高くなりすぎ、配向に要する時間が長くなる。とい った恐れがあるので望ましくない。

39

【0121】また上記の液晶性高分子の台成法は、特に 制限されるものではない。本発明に用いることができる 液晶性高分子は、当該分野で公知の重合法で合成するこ とができる。例えばポリエステル台成を例に取れば、溶 融重合法あるいは対応するジカルボン酸の酸クロライド を用いる酸クロライド法で合成することができる。

【i) 122】次いで光学異方性フィルム(A)の製法に 板を用いて、各工程を踏むことが望ましい。先ず配向基 板について説明する。光学的に正の一軸性を示す液晶性 高分子を用いてネマチックハイブリッド配向を得るため には、該液晶性高分子層の上下を異なる界面で挟むこと が望ましい。上下を同じ界面で挟んだ場合には、該液晶 性高分子層の上下界面における配向が同一となってしま い、ネマチックハイブリッド配向を得ることが困難とな る.

【①123】具体的な態機としては、一枚の配向基板と 面を配向基板に、また該液晶性高分子層の上界面を空気 に接するようにする。上下に界面の異なる配向基板を用 いることもできるが、製造プロセス上、一枚の配向基板 と空気界面とを利用する方が望ましい。

【10124】また上記配向基板としては、液晶分子の領 く向き(ダイレクターの配向基板への投影)を規定でき るように、冥方性を有していることが望ましい。配向基 板が、液晶の傾く向きを全く規定できない場合には、無 秩序な方位に傾いた配向形態しか得ることができない (ダイレクターを該基板へ投影したベクトルが無秩序に 40

なる)。 【り125】本発明に用いることのできる配向基板とし て、具体的には面内の異方性を有しているものが望まし く、倒えばポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアミ ド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケト ン、ポリエーテルケトン、ポリケトンサルファイド、ポ リエーテルスルフォン、ポリスルフォン、ポリフェニレ ンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリエチ レンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ボ リエチレンナフタレート、ポリアセタール、ポリカーボ 50 ルソジクロロベンゼンなどのハロゲン化炭化水素類、フ

ネート、ポリアリレート、アクリル樹脂、ポリビニルア ルコール、ポリプロピレン。セルロース系プラスチック ス。エポキシ樹脂、フェノール樹脂などのプラステック フィルム基板および一輪延伸プラスチックフィルム基 板、表面にスリット状の潜を付けたアルミ、鉄、鋼など の金属基板、表面をスリット状にエッチング加工したア ルカリガラス。ホウ珪酸ガラス、フリントガラスなどの ガラス基板、などが挙げられる。

【0126】また本発明においては、上記プラスチック ックフィルム基板、またはラピング処理を施したプラス チック薄膜、倒えばラビングポリイミド膜、ラビングポ リビニルアルコール膜などを有する上記各種基板。さら に酸化珪素の斜め蒸者膜などを有する上記各種墓板など も用いることができる。

【①127】上記各種配向差板において、本発明の液晶 性高分子をネマチックハイブリッド配向に形成せしめる のに好適な該基板としては、ラビングポリイミド膜を有 する各種基板。ラビングポリイミド基板、ラビングポリ ついて説明する。製法としては、以下に説明する配向基 20 エーテルエーテルケトン基板、ラビングボリエーテルケ トン基板、ラビングポリエーテルスルフォン基板、ラビ ングポリフェニレンサルファイド基板、ラビングポリエ チレンテレフタレート基板、ラビングポリエチレンナフ タレート基板。 ラビングポリアリレート基板、セルロー ス系プラスチック基板を挙げることができる。

【i) 128】光学異方性フィルム(A)は、上述にて説 明したように該フィルムの上面と下面とでは、正の一輪 性の液晶性高分子のダイレクターとフィルム平面とのな す角度が異なる。配向基板側のフィルム面は、その配向 空気界面とを利用する。すなわち液晶性高分子層の下界 30 処理の方法や液晶性高分子の種類によって①度以上50 度以下または6 0度以上9 0度以下のどちらかの角度範 **聞に調節できる。通常、配向基板に接したフィルムの界** 面近傍の該液晶性高分子のダイレクターとフィルム平面 とのなす角度を()度以上5()度以下の角度範囲に調整す る方が製造プロセス上望ましい。

> 【①129】本発明に用いられる光学異方性フィルム (A)は、上記の配向基板上に、均一に該液晶性高分子 を塗布し、次いで均一配向過程、配向形態の固定化過程 を経て得られる。該液晶性高分子の配向基板への塗布 は、通常光学的に正の一軸性を示す液晶性高分子を各種 溶媒に溶解した溶液状態または該液晶性高分子を溶融し た溶融状態で行うことができる。製造プロセス上、該液 晶性高分子を溶媒に溶解した溶液を用いて塗布する、溶 液量布が空ましい。

【①130】上記溶媒としては、正の一軸栓の液晶栓高 分子の種類 (組成比など) によって一概には言えない が、 道宮はクロロホルム、 ジクロロメタン、四塩化炭 案。ジクロロエタン、テトラクロロエタン、トリクロロ エチレン、テトラクロロエチレン、クロロベンゼン、オ

ェノール、パラクロロフェノールなどのフェノール類、 ベンゼン、トルエン、キシレン、メトキシベンゼン、 1.2-ジメトキベンゼンなどの芳香族炭化水素類、ア セトン、酢酸エチル、tert-ブチルアルコール、グ リセリン、エチレングリコール、トリエチレングリコー ル、エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレ ングリコールジメチルエーテル、エチルセルソルブ、ブ チルセルソルブ、2~ピロリドン、N~メチル~2~ピ ロリドン、ピリジン、トリエチルアミン、テトラヒドロ **フラン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミ** ド. ジメチルスルホキシド. アセトニトリル、ブチロニ トリル、二硫化炭素など、およびこれらの混合溶媒、例 えばハロゲン化炭化水素類とフェノール類との混合溶媒 などが用いられる。

【①131】溶液の濃度は、用いる液晶性高分子の溶解 性や最終的に目的とする光学異方性フィルム(A)の膜 厚に依存するため一概には言えないが、通常3~50章 置%の範囲で使用され、好ましくは?~30 宣量%の範 聞である。

後、配向基板上に例えばスピンコート法、ロールコート 法。ダイコート法、プリント法、授減引き上げ法。カー テンコート法等によって塗布する。

【0133】塗布後、溶媒を除去し、配向基板上に膜厚 の均一な液晶性高分子の暑を形成させる。溶媒除去条件 は、特に限定されず、溶媒がおおむね除去でき、正の一 軸性の液晶性高分子の層が流動したり、流れ落ちたりさ えしなければ良い。通常、室温での乾燥、乾燥炉での乾 燥。温風や熱風の吹き付けなどを利用して溶媒を除去す

【1)134】この塗布・乾燥工程の段階は、先ず墓板上 に均一に液晶性高分子の層を形成させることが目的であ り、該液晶栓高分子は、まだネマチックハイブリッド配 向を形成していない。次の熱処理工程により、モノドメ インなネマチックハイブリッド配向を完成させる。

【り135】熱処理によってネマチックハイブリッド配 向を形成するにあたって、正の一輪性の液晶性高分子の 粘性は、界面効果による配向を助ける意味で低い方が良 く、従って熱処理温度は高い方が望ましい。また滋晶性 高分子によっては、平均チルト角が熱処理温度により異 なることがある。その場合には、目的に応じた平均チル ト角を得るために熱処理温度を設定する必要がある。例 えば、あるチルト角を有する配向を得るために比較的低 い温度で熱処理を行う必要が生じた場合、低い温度では 液晶性高分子の結性が高く、配向に要する時間が長くな る。そのような場合には、一旦高温で熱処理し、モノド メインな配向を得た後に、段階的、もしくは徐々に熱処 選の温度を目的とする温度まで下げる方法が有効とな る。いずれにせよ、用いる液晶性高分子の特性に従い、 ガラス転移点以上の温度で熱処理する事が好ましい。熱 50 【①141】冷却の手段は、特に制限はなく、熱処理工

処理温度は、通常50℃から300℃の範囲が好適で、 特に100℃から260℃の範囲が好適である。

【0136】また配向基板上において、正の一軸性の液 晶性高分子が十分な配向をするために必要な熱処理時間 は、用いる該液晶性高分子の種類(例えば組成比な ど)、熱処理温度によって異なるため一概にはいえない が、道常10秒から120分の範囲が好ましく。特に3 ①秒から60分の範囲が好ましい。10秒より短い場合 は配向が不十分となる恐れがある。また120分より長 10 い場合は、生産性が低下する恐れがあり望ましくない。 【0137】とのようにして、まず波晶状態で配向基板 上全面にわたって均一なネマチックハイブリッド配向を 得ることができる。なお熱処理工程の際に、該渡晶性高 分子をネマチックハイブリッド配向させるために磁場や 電場を利用しても特に襟わない。 しかし、熱処理しつつ 磁場や電場を印創した場合。印加中は均一な場の方が液 晶性高分子に働くために、 該液晶のダイレクターは一定 の方向を向きやすくなる。すなわち、本発明のネマチッ クハイブリッド配向は得られ難くなる。一旦ネマチック 【0132】上記の溶媒を用いて所望の濃度に調整した 26 ハイブリッド配向以外、例えばホメオトロピック。ホモ ジニアス、均一チルト配向またはそれ以外の配向を形成 させた後、場の力を取り除けば熱的に安定なネマチック ハイブリッド配向を得ることができるが、プロセス上特 にメリットはない。

> 【0138】とうして光学的に正の一軸性を示す液晶性 高分子の液晶状態において形成したネマチックハイブリ ッド配向標準は、該液晶性高分子の液晶転移点以下の温 度に冷却することにより、該配向の均一性を損なうこと なく固定化することができる。

【0139】一般的にネマチック相より低温部にスメク 30 チック相または結晶相を持っている液晶性高分子を用い た場合、液晶状態におけるネマチック配向は冷却するこ とによって壊れてしまう恐れがある。本発明に用いられ る光学的に正の一軸性を示す液晶性高分子は、

②ネマチック組を示す温度領域より下の温度においてス メクラック相または結晶組を全く有しない、

◎猶在的に結晶相またはスメクチック相を有していても 冷却時にはスメクチック相または結晶相が現れない怪質 を持ち、かつ

40 ②光学冥方怪フィルムの使用温度範囲において流動性が なく外場や外力を加えても配向形態が変化しない。とい った性質を本質的に有するため、スメクチック組あるい は結晶相への相転移による配向形態の磁徳は起こらな b•。また、完全にモノドメインなネマチックハイブリッ 下配向を固定化することができる。

【0140】上記冷却温度は、液晶転移点以下の温度で あれば待に制限はない。たとえば液晶転移点より 10℃ 低い温度において冷却することにより、均一なネマチッ クハイブリット配向を固定化することができる。

程における加熱雰囲気中から液晶転移点以下の雰囲気 中、例えば室温中に出すだけで固定化される。また、生 度の効率を高めるために、空冷、水冷などの強詞冷却、 徐冷を行ってもよい。ただし該液晶性高分子によって は、冷却速度によって平均チルト角が若干異なることが ある。このような液晶性高分子を使用し、厳密にこの角 度を副御する必要が生じた際には、冷却操作も適宜冷却 条件を考慮して行うことが好ましい。

【0142】次いで、ネマチックハイブリッド配向のフ ィルム膜厚方向における角度制御について説明する。光 10 ましい。 学異方性フィルム(A)は、フィルムの上下界面近傍に おける液晶性高分子のダイレクターとフィルム平面との 成す角度の絶対値が、該フィルムの上面または下面の一 方においては、0度以上50度以下の範囲内、また当該 面の反対面では60度以上90度以下の範囲である。使 用する液晶性高分子の種類(組成など)、配向基板、熱 処理条件などを適宜選択することにより所望の角度にそ れぞれ制御することができる。また、ネマチックハイブ リッド配向を固定化した後でも、例えばフィルム表面を 均一に削る、溶剤に浸してフィルム表面を均一に溶か ず、などといった方法を用いることにより所望の角度に 制剤することができる。なおこの際に用いられる溶剤 は、液晶性高分子の種類(組成など) 配向基板の種類 によって適宜遵択する。

【0143】上記の製法にて、ネマチックハイブリッド 配向構造を有する光学異方性フィルム(A)を得ること ができる。

【0144】次いで、負の異方性を示す層(B)につい て説明する。本発明の自の異方性を示す層(B)とは、 ことしたときn 2 < n y≦n x、かつ(1 / n 2 ° − 1 /n y' ) > ( l / n y' - l / n x' ) の関係を有す るものである。

【0145】また負の異方性を示す層(B)の膜厚d は、好要しくは10μ面以上500μ面以下、さらに好 ましくは40μm以上200μm以下である。10μm より薄い場合には、光学異方性フィルム(A)単独の場 台における視野角改善効果と何ら変わらない場合があ る。また500 µmより厚い場合には、信頼性や装置に 組み込む際に取り扱い性などに問題が生じることがあ

【①146】また負の異方性を示す層(B)の{(nx +ny)/2-nz  $\}$  ・d で表される厚み方向リターデ ーション厶ndzは、20~500nmであることが好 ましい。20nmより小さいと十分な視野角改善効果が 得られない恐れがある。また5 0 0 n mより大きい場合 は、競厚が厚くなりすぎ、液晶表示に不必要な色付きな どが起こる可能性があり望ましくない。

【0147】さらに (nx-ny)・dで示される正面

好ましい。

【① 148】負の異方性を示す層(B)は、光学異方性 フィルム(A)の一方の面または両方の面にそれぞれ復 数配置することも可能である。また負の冥方性を示す層 を複数配置する際には、駆動用液晶セルの液晶層または 上側もしくは下側偏光板と光学具方性フィルム(A)と の間に存在する全ての負の異方性を示す層の△ndzお よび $\Delta n$  d を合算した値として、 $\Delta n$  dが0  $\sim$  4  $0\,n$ m.Andzが20~500nmの範囲であることが好

44

【①149】また負の異方性を示す層(B)は、光学異 方性フィルム(A)に対して、どのように配置・構成し たものであってもある程度の視野角改良効果を発現する ことができる。何故なら、 貧の異方性を示す層 (B) は、先に説明したように面内の主屈折率をnx.ny、 厚さ方向の主屈折率を介えとしたとき、介えく介y≦n  $x \Rightarrow 0 (1/n z^{i} - 1/n y^{i}) > (1/n y^{i} - 1)$ /n x\* )の関係を有し、さらに(n x - n y)・dで 表される正面リターデーションAndが0~40nmと 20 小さなものである。したがって上記屈折率の関係式にお いて、nyギnxの時には、負の具方性を示す層(B) の面内にも異方性が生じ、該層(B)を光学異方性フィ ルム(A)に配置した際には方向性を生じることになる が、光学冥方素子としてはわずかな影響しか与えない。 【0150】ただし本発明の光学具方素子を用いて、よ り好酒な視野角改良効果を発現するには、光学異方案子 内に存在する全ての負の異方性を示す層(B)の面内の 主屈折率の方向(2つ存在しそれぞれ面内で直交してい る) のどちらかと、光学異方性フィルム(A)のチルト 面内の主屈折率をnx、ny、厚さ方向の主屈折率をn=30=方向との成す角度を、通常-15~15度、好ましくは **-10~10度、さらに好ましくは-5~5度の範囲内** とした配置条件にすることにより達成される。該配置条 件を満たした光学異方素子は、特に正面から見たときに コントラストなどの裏示特性が最も良くなる。

【0151】なお負の異方性を示す層(B)の面内の主 屈折率の方向は、該層(B)をクロスニコルに配置した 偏光板間に挟み、層(B)を回転させると透過光のY値 (分光透過率または反射率に視感度補正を行った値(J IS-28701))がゼロまたはゼロではない極小値 40 がほぼ9 0 度回転させるごとに現れる。 Y値のゼロまた はゼロではない極小値が上下偏光板の透過輪または吸収 輪と一致する方向が負の異方性を示す層(B)の面内の 主屈折率の方向である。また、負の異方性を示す層

(B)が、何らかの延伸工程によって得られたフィルム である場合、道常該フィルムのMD方向とTD方向に面 内の主屈折率の方向は存在する。

【0152】このような負の具方性を示す層(B)とし ては、上記の光学パラメーターを有するものであれば特 に副限されない。また層としては、負の異方性を示すプ リターデーションΔ n d は、0~4 0 n m であることが 50 ラスチックシート、プラスチックフィルム、プラスチッ

ク基板、プラステック以外の基板などから形成される。 これらのシート、フィルム、基板などは、自己支持性を 待つものであってもよいし、また自己支持性を持たない ものであってもよい。自己支持性を持たない場合には、 何らかの手段によって自己支持性を持つフィルム上また は基板上に保持させ、その総体として上記の如き光学パ ラメーターを有する負の異方性を示すものであればよ い。また光学異方性フィルム(A)上に、光学的に負の 異方性を示す層を形成することができる化合物若しくは 組成物を溶融塗布または溶液塗布などの手段によって塗 10 どが挙げられる。 布し、必要に応じて電場、磁場、偏光照射など何らかの 配向副御を行い、負の具方性を示す層 (B)を形成して もよい。ただし、溶融塗布や溶液塗布の際に、光学異方 性フィルム(A)のネマチックハイブリッド配向の乱 れ、フィルム強度の低下などが生じないように行う必要 性がある。通常は、光学的に負の異方性を示す層(B) としては、プラスチックシート、フィルム、基板などを 用いる。

【①153】具体的に上記の如き負の異方性を持つフィ ルムとしては、例えば

◎フジタック(富士写真フィルム)」 ゼオネックス(日 本ゼオン)、ARTON(日本合成ゴム)等の商品名で 市販されている光学用フィルム、

②負の異方性を示すポリステレン、ポリイミド。ポリエ ステルフィルム、

❷例えば特闘平6-186534号公報に関示されてい る正の一軸性の液晶性高分子からなるコレステリック配 向性フィルム、

のディスコチック液晶をホメオトロビック配向させ固定 化したフィルム、などを挙げることができる。これらの 30 ものを先に説明した光学異方性フィルム (A)の一方の 面または両方の面に少なくとも一層配置・形成すること により本発明の光学異方素子を得る。

【①154】具体的な配置・形成方法について以下に説 明する。光学異方性フィルム(A)は、先に説明した製 法によって得た際には通常配向基板上に形成されてい る。したがって配向基板として負の異方性を示す該基板 を用いた場合には、光学異方性フィルム(A)を形成す ることにより本発明の光学異方案子が得られる。このよ (A) 側および/または配向基板として用いた負の異方 性を示す層(B)側に、さらに負の異方性を示す層 (B) を領層して用いることもできる。

【り155】また光学的に負の異方性を示さない配向基 板を用いて該フィルム(A)を得た際には、該フィルム (A) の配向基板と接していない面に負の具方性を示す 層(B)を形成することにより光学異方案子を得ること ができる。また該光学具方素子の配向基板側および/ま たは光学具方性フィルム上に猗層した層(B)側に、負 の異方性を示す層(B)をさらに積層してもよい。

【0156】また本発明の光学具方素子は、光学異方性 フィルム(A)を得るために用いた配向基板を除去し、 該フィルム(A)と負の異方性を示す層(B)とから形 成されるものでもよい。例えば該配向基板が、ネマチッ クハイブリッド配向を得るためには必要なものである が、透過率や光学素子としての性質上、液晶衰示装置に 好ましくない影響を与える場合などに配向基板を除去す ることができる。配向基板を除去する方法としては、例 えば設基板を訓離する、または溶解するといった方法な

【①157】例えば光学異方径フィルム(A)の配向基 板に接していない面に負の異方性を示す層(B)を形成 し、該配向基板を除去する場合には次のような方法を採 用すると簡便である。

【①158】該方法とは、先ず負の異方性を示す層 (B) と配向基板上の光学異方性フィルム(A)とを、

例えば接着剤または粘着剤を用いて貼合して積層する。 次いで配向基板を光学具方性フィルム(A)との界面で 剥削して除去する。

20 【0159】また例えば光学異方性フィルムの配向基板 に接した面に負の異方性を示す層 (B)を論層・形成す る場合には、次のような方法を採用すると簡便である。 【0160】該方法としては、まず再制離性を育する基 板と光学異方性フィルム(A)の配合基板に接していな い面とを、例えば接着剤または粘着剤を用いて貼合す る。次いで配向墓板を光学異方性フィルム(A)との昇 面で剝離して除去する。次いで光学異方性フィルム (A)の該配向基板に接していた面に、負の異方性を示 す層(B)を例えば接着剤または粘着剤を用いて貼合し て横層・形成する。次いで再剥離性を有する基板を光学 冥方性フィルム(A )との界面で剝離して除去する。 【①161】上記方法などによって得られた光学異方素 子は、該光学異方性フィルム(A)の負の冥方性を示す 層 (B) に接していない面に対して、さらに負の異方性 を示す層(B)を荷層・形成することももちろん可能で

【10162】以上領層および貼合に用いられる接着剤ま たは鮎者剤は、光学グレードのものであれば特に制限は ないが、アクリル孫、エポキシ孫、エチレン-酢酸ビニ うにして得られた光学県方素子は、光学県方陸フェルム 40 ル共重合体系。ゴム系、ウレタン系。およびこれらの復 台系などを用いることがてきる。また接着剤としては、 熱硬化型、光硬化型、電子線硬化型などのいずれの接着 剤でも光学的等方性を有していれば問題なく使用するこ とができる。

ある.

【①163】また以上の工程で用いられる剝離の方法 は、ロールなどを用いて機械的に剝削する方法、構造材 料すべてに対する貧密線に浸漬したのち機械的に訓離す る方法、貧溶媒中で超音波をあてて制能する方法、配向 基板と該フィルムとの熱膨張係数の差を利用して温度変 50 化を与えて剝離する方法、配向基板そのもの、または配

向基板上の配向膜を溶解除去する方法などを例示するこ とができる。剥削性は、用いる正の一軸性液晶性高分子 の種類(組成など)と配向基板との密着性によって異な るため、その系にもっとも適した方法を採用すべきであ

47

【り164】また本発明の光学異方素子は、光学異方性 フィルム (A) 面側および/または負の異方性を示す層 (B) 側に対して、表面保護、強度増加、環境信頼性向 上などの目的のために透明プラスチックフィルムなどの -コート層は光学的にほぼ等方であるか、あるいは負の 異方性をもっていることが望ましい。

【0165】次いで、以上説明した光学異方案子を配置 した本発明の液晶表示装置について説明する。該液晶表 示装置は、少なくとも光学異方素子、駆動用液晶をルお よび上側および下側偏光板とから模成される。

【1) 166】本発明の光学異方案子の配置位置は、上側 および/または下側偏光板と駆動用液晶セルとの間に少 なくとも1枚配置する。本発明では、1枚または2枚の 光学異方素子を用いることが実用上好ましい。3枚以上 20 の光学異方素子を用いても、視野角補償は可能である が、コストアップに繋がり実用上好ましくない。

【1) 167】具体的な配置条件についてさらに詳細に説 明する。ただし、これら配置条件は代表的なものであり 本発明はこれらに限定されるものではない。先ず光学異 方性フィルム(A)のチルト方向、並びに駆動用液晶セ ルのプレチルト方向を定義する。

【0168】本発明の光学異方素子を構成する光学異方 性フィルム(A)のチルト方向とは、該フィルムの上下 2面の内、該液晶性高分子のダイレクターとフィルム平 面との成す角度が、より小さな面における液晶性高分子 のダイレクターの投影方向と定義する。具体的には、例 えば図1において光学異方性フィルム(A)の上下2面 をb面、c面と仮定する。このフィルム(A)のb面側 およびc面側における液晶性高分子のダイレクターとフ ィルム平面との成す角度は、b面側の角度>c面側の角 度の関係である。次いで該フィルム(A)のり面からフ ィルム膜厚方向にc面を見た場合に、b面側のダイレク ターとc面側のダイレクターとの成す角度が鋭角となる ターのフィルム平面に対する投影成分と平行となる方向 を本発明では光学異方性フィルム(A)のチルト方向と 定義するものである。なお、該チルト方向とc面側にお けるプレチルト方向とは一致する。通常該フィルムのチ ルト方向は、該フィルムをラビング処理を施した配向基 板上にて得た際には、該ラビング方向と一致する。

【0169】次いで駆動用液晶セルのブレチルト方向を 以下のように定義する。通常駆動用液晶セル中の低分子 液晶は、図2の如くセル葉板界面に対して平行ではな

ト角が()度の場合)。この状態において、該低分子液晶 のダイレクターと液晶セル基板平面との成す角度が競角 である方向で、かつ該ダイレクターの殺別成分が平行な 方向を本発明ではプレチルト方向と定義する。したがっ てプレチルト方向は、図2に示すように駆動用液晶セル における上下の液晶セル基板にそれぞれ一方向ずつ定義 される。なお該方向は、通常液晶セル基板に施されるラ ビング方向に一致する。

【0170】本発明では、上記の定義に基づいて少なく オーバーコート層を設けることもできる。これらオーバ 10 とも1枚の光学異方素子を駆動用液晶セルと上側および /または下側偏光板との間に配置する。 ここで該補償フ ィルムは、1枚または2枚用いることが望ましい。3枚 以上用いて、本発明の液晶表示装置を得ることもできる が、コスト的に実用的ではない。

> 【① 171】先ず光学異方素子1枚を配置する場合につ いて説明する。光学異方素子は、偏光板と駆動用液晶セ ルの間に配置し、駆動用液晶セルの上面側でも良いし下 面側でも良い。この配置の際、光学異方素子を構成する 光学異方性フィルム (A) のチルト方向と、該フィルム (A) が最も近接した駆動用液晶セルの基板とは反対側 のセル基板におけるプレチルト方向との成す角度を通常 - 15~15度、 好ましくは- 10~10度、 さらに好 ましくは-5~5度の範囲(おおむね平行)、もしく は、通常165~195度、好ましくは170~190 度、さらに好ましくは175~185度の範囲(おおむ ね逆平行)、または通常75~105度、好ましくは8 0~100度。 さちに好ましくは85~95度の範囲 (おおむね直交)に配置する。すなわち光学異方性フィ ルム(A)を駆動用液晶を丸の上面に配置している場合 には、下側の該液晶セル基板、また該フィルム(A)を 駆動用液晶セルの下面に配置している場合は、上側液晶 セル基板におけるプレチルト方向との成す角度を上記の 角度範囲に満たすように配置する。上記の角度範囲を満 たさない場合には、十分な視野角縞微効果が得られな

【0172】次に、本光学異方素子2枚を配置する条件 について説明する。2枚光学異方素子を配置する場合、 2枚が同じ側、例えば駆動用液晶セルと上側偏光板との 間、または該波晶セルと下側偏光板との間に配置しても 方向で、かつb面側のダイレクターとc面側のダイレク 40 良いし、上側および下側偏光板と駆動用液晶セルとの間 にそれぞれ1枚配置しても良い。なお2枚の光学異方案 子は、同一の光学パラメーターを有するものであっても 良いし、また光学パラメーターが異なる2枚の光学異方 素子を用いても良い。また光学異方素子のフィルム

> (A) および層(B)は、どちらが上側着しくは下側偏 光板。または駆動用液晶セルに近接するように配置して も構わない。

【り173】先ず上側および下側偏光板と駆動用液晶セ ルとの間にそれぞれ」枚ずつ配置する場合について説明 く、ある角度をもって傾いている(低分子液晶のツイス 50 する。該配置においては、それぞれの光学異方素子を上

50

述の1枚を配置する場合と同様の配置にすることが好きしい。すなわち駆動用液晶をルの上下に配置するそれぞれの光学具方案子を構成する光学具方性フィルム(A)のチルト方向を、該フィルム(A)が最も近接していない駆動用液晶をル基板のブレチルト方向とを、通常-15~15度、好ましくは-10~10度、さらに好ましくは-5~5度の範囲(おおむね平行)、もしくは、通常165~195度、好ましくは170~190度、さらに好ましくは175~185度の範囲(おおむね逆平行)。または通常75~105度、好ましくは80~100度、さらに好ましくは85~95度の範囲(おおむね直交)に配置する。

49

【0174】次いで2枚の光学異方素子を駆動用液晶セ ルと上側または下側偏光板との間に配置する場合につい て説明する。なお駆動用液晶セルに最も近接した位置に 配置する光学異方素子を異方素子1. 該異方素子1を構 成する光学異方性フィルムをフィルム1、また異方案子 1と上側または下側偏光板との間に配置される光学異方 素子を異方素子2、異方素子2を構成する光学異方性フ ィルムをフィルム2と仮定して説明する。該配置におい 20 て駆動用液晶セルに最も近接した異方素子1について は、上述の1枚の光学異方素子を配置する条件と同様に 配置する。すなわち異方素子1を構成するフィルム1の チルト方向と該フィルム1が最も近接していない駆動用 液晶セル基板のプレチルト方向との成す角度を、通常-16~15度、好ましくは-10~10度、さらに好ま しくは-5~5度の凝欝(おおむね平行)、もしくは、 通常165~195度、好ましくは170~190度、 さらに好ましくは175~185度の範囲(おおむね逆 平行)、または通常75~105度、好ましくは80~ 100度、さらに好ましくは85~95度の範囲(おお むね直交) に配置する。次いで異方素子1と上側または 下側偏光板との間に配置される異方素子2の配置条件に ついて説明する。異方素子2は、該異方素子を構成する フィルム2のテルト方向と、異方案子が最も近接した駆 動用液晶セル基板のプレチルト方向。すなわち異方案子 1の配置条件の際に基準とした液晶セル基板とは逆の液 晶セル基板におけるプレチルト方向との成す角度を、通 常−15~15度、好ましくは−10~10度。 さちに 好ましくは-5~5度の範囲(おおむね平行) もしく は、道常165~195度、好ましくは170~190 度、さらに好ましくは175~185度の範囲(おおむ ね逆平行)、または通常75~105度、好ましくは8 0~100度。 さらに好ましくは85~95度の範囲 (おおむね直交) に配置する。

【①175】とこで本発明の光学具方素子は、ネマチックハイブリッド配向を有する光学具方性フィルム(A)から構成されるため、光学異方素子の上下は等価ではない。したがって該光学具方素子を駆動用液晶セルに上記の如き条件にて配置する場合、光学異方性フィルム

(A)のどちらの面を該談晶セルに近い方にするかによって視野角改善効果に違いが見られる。本発明の光学異方素子を液晶表示装置に配置する際には、光学異方性フィルム(A)の液晶性高分子のダイレクターがフィルム平面となす角がより大きい面(該角度が60度以上90度以下である面)を偏光板に近く、駆動用液晶セルから遠くなるように配置する方がより好ましい。またその際の配置条件は、光学異方性フィルム(A)と駆動用液晶セルのプレチルト方向とが、上記のおおむわ逆平行の条件を満たすように配置することがより好ましい。

【1)176】最後に偏光板の配置条件について説明す る。通常、TN-LCDでは上下偏光板の透過軸が互い に直交または平行に配置する。また上下偏光板の透過軸 が互いに直交するように配置する場合、偏光板の透過輪 と個光板に最も近接する駆動用液晶セル基板のプレチル ト方向(ラビング方向)とを直交、平行または4.5度の 角度を成すように配置される。本発明の液晶表示装置に おいて、光学異方案子の上に儒光板を配置する場合、該 **偏光板の配置は特に限定されず、上記のうちいずれの配** 置であっても表示特性に優れた装置を得ることができ る。なかでも、上下偏光板の透過軸が互いに直交し、か つ偏光板の透過軸と該偏光板に最も近接する駆動用液晶 セル基板のプレチルト方向(ラビング方向)とを平行に 配置することにより、視野角特性、表示コントラストな どの表示特性に非常に優れた液晶表示装置を得ることが できる。

#### [0177]

【実施例】以下に実施例を述べるが、本発明はこれらに 制限されるものではない。なお実施例で用いた各分析法 は以下の通りである。

(1) 液晶性高分子の組成の決定

ボリマーを重水素化クロロホルムまたは重水素化トリフルオロ酢酸に溶解し、400MH2の「H-NMR(日本電子製JNM-GX400)で測定し決定した。

(2)対数粘度の測定

ウベローデ型結度計を用い、フェノール/テトラクロロエタン (60/40重置比) 混合溶媒中、30℃で測定した。

(3) 液晶相系列の決定

46 DSC (Perkin Elmer製 DSC-7) 測 定およびホットステージ (メトラー社製 FP-82H T) 上での光学頭微鏡 (オリンパス光学 (株) 製BH2 備光韻微鏡) 観察により決定した。

(4) 屈折率の測定

アッベ屈折計 (アタゴ (株) 製Type-4) により屈 折率を測定した。

- (5) 偏光解析
- (株) 満尻光学工業製エリブンメーターDVA-36V WLDを用いて行った。
- 50 (6) 膜厚測定

(27)

光学異方性フィルム(A)の膜厚側定には、SLOAN 親SURFACE TEXTURE ANALYSIS

51

SY-STEM Dektak 3030STを用い た。また、干渉波測定 (日本分光 (株) 製 紫外・可視 近赤外分光光度計V-570)と屈折率のデータから 順厚を求める方法も併用した。負の異方性を示す層

(B) の膜厚測定には、デジタルマイクロメーター(ソ ニー (株) 製 μ-mate (M-30)) を用いた。 【0178】参考例1

(負の具方性を示す層 (B)の判定)日本ゼオン製のゼ 19 オネックス280 (フィルム) の光学パラメーターを測 定した。まず、アッベ屈折計を用いて屈折率を測定した ところ1.53という値を得た。また、実膜厚をデジタ ルマイクロメーターで測定したところ、膜厚すは80 μ mであった。

【0179】またクロスニコルに配置した偏光飯間にフ ィルムを挟持し、該フィルムの消光位を測定したころ、 その面内の主屈折率の方向はフィルムのMD方向とTD 方向に存在した。

【0180】次いで図3 図4に示した光学測定系を用 20 いて、該フィルムを面内の主屈折率方向に傾けていき、 リターデーション値を測定した。測定した結果より、計 算にて該フィルムにおける屈折率楕円体の3つの主屈折 率および厚さ方向リターデーションムnzを求めた。そ の結果、正面リターデーションムndは7nm、厚さ方 向リターデーションAndzは50nmであった。

【0181】以上の結果より、ゼオネックス280は、 負の異方性を持つフィルムであり、そのもっとも小さい 主屈折率は、厚み方向にあることが判明した。以上の結 果より、ゼオネックス280は、負の異方性を示す層 (B) として用いることができることが判明した。

## [1) 182] 参考例2

(配向膜の作成) 参考例1で負の異方性を示す層として 用いることができることが判明したゼオネックス280 上に、バーコーターを用いて長鎖アルキル変性ポリビニ ルアルコール (クラレ製 MP203) を塗布した。次 いで、温風乾燥させた後ラビング処理を行って配向膜を 形成した。この際ゼオネックス280の面内のもっとも 大きい主屈折率を示す方向とラビング処理を行う方向を 一致させた。

## [0183]参考例3

(液晶性高分子の台成と無配向処理基板上でのホメオト ロビック配向の確認)4-n-ヘプテル安息香酸10m mol、テレフタル酸95mmol.メチルヒドロキノ ンジアセテート50mmol、カテコールジアセテート 50mmol. および酢酸ナトリウム100mgを用い て窒素雰囲気下、270℃で12時間重合を行った。次 に得られた反応生成物をテトラクロロエタンに溶解した のち、メタノールで再社録を行って錯裂し、液晶性ポリ エステル(式(1)) 22. 0gを得た。この液晶性ボ 50 出せずに残った液晶層の襞厚は、それぞれ1. 35μ

リエステルの対数粘度は0.15、液晶相としてネマチ ック組をもち、等方相一液晶相転移温度は240℃、ガ ラス転移点は75℃であった。

【1)184】この液晶性ポリエステルを用いて、10w t%のフェノール/テトラクロロエタン混合溶媒(6/ 4.重量比)溶液を調製した。この溶液を、ソーダガラス 板上に、パーコート法により塗布し、溶媒を除去した。 次いで、190°Cで30分間熱処理した後、室温下で冷 却・固定化した。その結果、膜厚15 μmの均一に配向 した液晶性フィルムを得た。コノスコープ観察したとこ ろ高分子液晶は正の一軸性構造を持つことがわかり、こ のポリマーがホメオトロビック配向性を持つことがわか った。

#### [0185]実施例1

(光学冥方性フィルム (A) および光学異方素子の製 造)参考例3で得られた液晶性ポリエステルの8wt% テトラクロロエタン溶液を調製した。次いで、参考例2 で作成した配向膜を形成した負の異方性を示す層(ゼオ ネックス280)上に、スピンコート法により塗布し た。次いで溶媒を除去した後、190℃で20分間熱処 避した。熱処理後、空冷し、固定化した。その結果、ゼ オネックス280上に配向験を介して液晶性ポリエステ ルからなるフィルムを得た。得られた該フィルムは、透 明で配向欠陥はなく、均一な膜厚(1.55μm)を有 していた。

【①186】次いで図3. 図4に示した光学測定系を用 いて、該フィルムを基板のラビング方向に傾けていき、 リターデーション値を測定した。なおこの測定の結果 は、基板として用いたゼオネックス280のリターデー 30 ション値も含んだ値であるため、測定で求められたリタ ーデーション値からあらかじめ同様の方法で測定してお いたゼオネックス280単体の測定値をひいて該フィル ム単体のリターデーション値を求めた。その結果、図5 のような左右非対称でかつリターデーション値が()にな る角度がない結果が得られた。この結果から、液晶性ポ リエステルからなるフィルムの配向構造は、液晶のダイ レクターが基板に対して傾いており、均一チルト配向 (ダイレクターと基板表面のない角が膜厚方向で一定な 配向状態)ではないことが分かった。また該フィルムに 40 ついて以下に記した種々の光学測定の結果、光学異方性 フィルム(A)として用いることができることが判明し た。以上の工程により、負の異方性を示す層(ゼオネッ クス280)上に、配向膜を介して光学雲方性フィルム が形成された光学異方素子を作成した。

(ネマチックハイブリッド配向層のチルト角の副御) 液 晶性ポリエステルからなるフィルムを5枚に切り分け、 それぞれ一定時間クロロホルムを3wt%含むメタノー ル溶液に浸漉し、液晶層上面より溶出させた。浸漬時間 を15秒、30秒、1分、2分、5分とした場合に、溶

特関平10-332933

m. 1. 10 mm, 0. 88 mm, 0. 56 mm, 0.  $37 \mu$ mであった。図3. 図4の光学系を用いて $\theta$ =0 度の場合のリターデーション値(正面リターデーション 値)を測定し、図6の膜厚とリターデーション値の関係 を得た。図6から分かるように膜厚とリターデーション 値は直線関係にはなく、このことからも均一チルト配向 ではないことが分かった。図中の点線は均一チルト配向 したフィルムにおいて観測される直律である。 (12)

53

\*【①187】(ネマチックハイブリッド配向層の液晶性 高分子の屈折率および配向ダイレクター方向の測定)次 に、式(1)の液晶性ポリエステルをラピングポリイミ F 瞬を有する高屈折率ガラス基板(屈折率は1.84) 上に、上記と同様な方法を用いて配向・固定化し、フィ ルム1.を作製した。

[0188]

[(1444)

# (式中の数字は各構成単位のモル組成比を示す)

[0189] 該フィルム1 を用いて屈折率測定を行っ た。屈折計のプリズム面にガラス基板が接するように置 き、フィルム 1 の基板界面側が空気界面側より下にく るように配置した。この場合、フィルム面内の屈折率に は異方性が有り、ラビング方向に垂直な面内の屈折率は 1. 55、平行な面内の屈折率は1. 70であり、膜厚 方向の屈折率は試料の方向によらず 1.55で一定であ った。このことから、ガラス基板側では液晶性ポリエス テルを構成する符状の液晶分子が基板に対して平行に平 面配向していることが分かった。次に屈折率計のプリズ ム面にフィルム1.の空気界面側が接するように配置し た。この場合、面内の屈折率には冥方性がなく、屈折率 は1.55で一定で、順厚方向の屈折率は試料の方向に よらず1.70で一定であった。このことから、空気界 面側では液晶性ポリエステルを構成する棒状の液晶分子 が基板平面に対して垂直に配向していることが分かっ tc.

【①190】以上のことより、液晶性ポリエステル

(1) から形成されたフィルムがネマチックハイブリッ **下配向櫓造を形成していることが判明した。またラビン** グによる基板界面の規制力および空気界面の規制方によ り、図7に示したようにネマチックハイブリッド配向を 形成していることが判明した。

【0191】次に、基板界面でのダイレクターとフィル ム平面との成す角度をより正確に求めるため、以下の録 作を行った。上記のラビングポリイミド膜を有する高屈 折ガラス基板上に形成されたフィルム1°の上に、もう 一枚ラビングポリイミド蟥を有するガラス基板をかぶせ 密着させた。すなわちフィルム  $1^+$  を 2 枚のラビングボ  $|50^-|0|$ 、 12、液晶組としてコレステリック相をもち。ガラ

リイミド膜で換んだ構成にした。この時、上下のラビン グ膜のラビング方向が互いの180度になるように配置 した。この状態で190℃で30分間熱処理した。こう して得られた試料フィルムについて屈折率測定および偏 光解析を行った。屈折率測定の結果、該試料フィルムの 上下に関して同じ値が得られ、該試料フィルム面内の層 折率は、ラビング方向に垂直な面内では1.55.平行 な面内では1.70、試料フィルムの膜厚方向では1. 55であった。

【0192】との結果から基板の界面付近では、試料フ ィルムの上下ともにダイレクターが墓板平面に対して略 平行であることが分かった。さらに偏光解析の結果、屈 折率構造はほぼ正の一軸性であることが分かった。次い で、クリスタルローテーション法に基づき詳細な解析を 行った。その結果、基板界面付近では、わずかにダイレ クターの領きがあり、基板平面とダイレクターのなす角 度は約3度であった。また、ダイレクターの傾く向きは ラビング方向と一致していた。

【0193】以上のことより、基板界面におけるダイレ クターと基板平面との成す角度は、波晶性ポリエステル と配向基板界面の相互作用によってほぼ決まると考える と、前述の一枚の配向基板上に形成された液晶性ポリエ ステルからなるフィルムのネマチックハイブリッド配向 における基板界面での該ダイレクターと基板平面との成 す角度は3度であると推定される。

[0194] 実施例2

実総例 1 と同様の方法により式(2)の液晶栓ボリエス テルを台成した。該液晶性ポリエステルの対数站度は、

(29)

特闘平10-332933

\*【化45】

ス転移点は75°Cであった。 [0195]

(武2)

$$\left( \begin{array}{c} \left( \right) \right)} \right) \right) \\ \end{array} \right) \\ \end{array} \right) \end{array} \right) \end{array} \right) \end{array} \right) \right) \right) \right)$$

## (式中の数字は各構成単位のモル組成比を示す)

【0196】該ポリエステルの8wt%のテトラクロロ エタン溶液を調製した。溶液をラビング処理したポリエ チレンテレフタレートフィルム上にスピンコート法で塗 し固定化した。

【0197】 このようにして得られたコレステリック液 **晶性フィルムは、可視光域で透明で、斜めから見たとき** わずかに赤みがかって見えた。アッベ屈折計を用いて屈 折率を測定して面内方向で1.67. 競厚方向で1.5 2という値を得た。このことから、得られたフィルムが 負の異方性を示す層 (B) としての性質を有することが※ (記)()

#### ※判明した。

【①198】次いで該フィルムを実施例1で作成した光 学異方素子の光学異方性フィルム(A)面側に、巴川製 布し、乾燥し、180°Cで30分熱処理したのち、冷却 20 紙所製ノンキャリアー粘着剤を介して貼り合わせ光学異 方素子を作成した。

【() 199】 実施例3

実施例1と同様の方法により式(3)の液晶性ポリエス テルを合成した。

[0200]

[(k46]

## (式中の数字は各構成単位のモル組成比を示す)

[0201] 該該晶性ポリエステルの対数粘度は、0. 16. 液晶相としてネマチック相をもち、等方相-液晶 相転移温度は220℃、ガラス転移点は100℃であっ た。実施例1と同様の配向性試験を行った結果。この液 **晶性ポリエステルがポメオトロピック配向性を示す正の** -軸性であることが判明した。

【0202】酸ポリエステルの7wt%のクロロホルム 溶液を顕製した。該溶液をラビング処理したポリエチレ ンテレフタレートフィルム上にスピンコート法で塗布

し、乾燥し、250℃で30分熱処理したのち、冷却し 固定化した。得られたフィルムは、実施例1と同様な光 学測定の結果、均一なネマチックハイブリッド配向機造 を有していることが判明した。

【0203】次いで、得られたフィルムの衰面に、バー コーターを使用して市販のエポキシ系繁外銀硬化型樹脂 を2 μ並に塗布した。次に塗布面にフジタック(富士写 真フィルム製 トリアセチルセルロースフィルム)を卓 50 上ラミネーターを使用して貼り合わせたのち、所定置の

58 -

紫外線を照射して接着剤を硬化させて貼り合わせた。こ のときトリアセチルセルロースの面内のもっとも大きい 主屈折率の方向と該フィルムのチルト方向(液晶性ポリ エステルからなるフィルムを形成したときに基板に施し たラビング方向)とを略平行とした。次にポリエテレン テレフタレートフィルムと波晶性ポリエステルから成る フィルムとの界面にて、ロールを用いてポリエチレンテ レフタレートフィルムを訓鴦、除去し、該ポリエステル フィルムをフジタック上に転写させた。 さちに転写され たポリエステルフィルムの空気に接した面側に、鮎君剤 19 を介して先に用いたフジタックと同様の光学パラメータ ーを有するフジタックを貼り合わせた。このときもフジ タックの面内のもっとも大きい主屈折率の方向とポリエ ステルフィルムのチルト方向(ラビング方向)とを略平

【0204】以上のようにして、ネマチックハイブリッ ド配向を固定化した液晶性ポリエステルからなるフィル ム(光学冥方性フィルム(A))の両側にフジタック (真の異方性を示す層(B))を配置した光学異方案子 を作成した。

行とした。

【0205】作成した光学異方素子は、透明で配向欠陥 はなく均一で、光学異方性フィルム(A)の順厚は〇。 4.0 μm、膜厚方向の平均チルト角は4.5度であった。 また、負の冥方性を示す層(B)として用いたブジタッ

クは、膜厚d=80μm、正面リターデーションΔn d = 5 nm、厚み方向リターデーションムn d z = 5 0 n 頂であった。

【0206】この光学具方素子を用いて、図8に示した ような配置で液晶表示装置を作成した。なお、光学異方 案子は、該光学異方性案子を構成する光学異方性フィル ムのポリエチレンテレフタレートフィルムが接していた 面を「駆動用波晶セルに最も近接するように該液晶セル の上下に各1枚ずつ配置した。使用したTN型駆動用液 晶セルは、液晶材料として乙LI-4792を用い、セ ルパラメータはセルギャップ4.8 µm、ねじれ角90 度(左わじれ) プレチルト角4度である。液晶セルに 対して、300円2の矩形波で電圧を印加した。 白泉示 ① V. 黒表示6 Vの透過率の比(白表示)/(黒表示) をコントラスト比として、全方位からのコントラスト比 御定を浜松ホトニクス (株) 製FFP光学系DVS-3 ○○○を用いて行い、等コントラスト曲線を描いた。そ の結果を図9に示す。

[0207] 庚能例4

20 実施例1と同様の方法により式(4) 式(5)の液晶 性ポリエステルを台成した。

[0208] [(k47)

9/29/2004

(式中の数字は各構成単位のモル組成比を示す)

(式中の数字は各構成単位のモル組成比を示す)

【①209】式(4)の液晶性ポリエステルの対数粘度は0.10、液晶相としてネマチック組をもち等方相一液晶相転移温度は180℃であった。実施例1と同様の配向性試験を行った結果。式(4)の液晶性ポリエステルが、ポメオトロピック配向性を示し、光学的に正の一軸性であることが分かった。

【0210】式(5)の液晶性ポリエステルの対象粘度は0.18、液晶相としてネマチック相をもち、等方相 40一液晶相転移温度は300℃以上であった。該液晶ポリエステルの10w t %のフェノール/テトラクロロエタン混合溶媒(6/4 宣告比)溶液を調整し、各種配向性は減原用基板に、スクリーン印刷法により塗布したのち乾燥し、230℃で10分間熱処理を行った。基板として、ソーダガラス、ホウ珪酸ガラス、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリエーテルム、ポリエーテルイミドフィルム、ポリエーテルムと開いたが、いずれの基板上でも液晶相の個光類微鏡酸類深によりシェリー 50

レン組織がみられ、この液晶性ポリエステルがホモジニ アス配向性であることがわかった。

【0211】式(4)、式(5)の液晶性ポリエステルを50:50の重置比で含有する組成物の8wt%のNーメテルー2ーピロリドン溶液を調製した。ラピング処理した幅40cmのポリフェニレンサルファイドフィルム上にダイコート法により長さ10mにわたって塗布し、120℃の熱風で乾燥したのち、220℃で10分間熱処理を行い冷却、固定化した。得られたフィルムは、実施例1と同様な光学測定の結果、均一なネマチックハイブリッド配向構造を有していること、および光学具方性フィルム(A)としての特性を有することが判明した。

【①212】次いで該フィルムの表面に、バーコーターを使用して市販のエポキン系紫外線硬化型樹脂を2μmに塗布した。次に塗布面に、再剔離可能な基板として易接着処理タイプのポリエチレンテレフタレートフィルム(東レ製 G22-PET)の易接着処理面側を卓上ラ

52

61 ミネーターを使用して貼り合わせたのち、所定量の無外 線を照射して接着剤を硬化し、貼り付けた。次にこれを 水中に1時間浸漬した後、水中でポリフェニレンサルフ ァイドフィルムと液晶栓ボリエステルからなるフィルム (光学異方性フィルム(A))との界面にてポリフェニ レンサルファイドフィルムを剥離・除去した。

【0213】水分を十分に乾燥した後、 転写された光学 **曇方性フィルム(A)の空気界面側(ポリフェニレンサ** ルファイドフィルムが接していた面) に、粘着剤を介し てフジタックを貼り合わせた。この時、光学冥方性フィ ルム (A) のチルト方向 (ポリフェニレンサルファイド フィルムに施したラビング方向)とフジタックの面内の もっとも大きい主屈折率の方向とが略平行になるように 貼り合わせた。

【①214】コジタックとの貼合後、ポリエチレンテレ フタレートフィルムを硬化エポキシ樹脂層との界面で剝 離・除去した。なお、液晶性ポリエステルからなるフィ ルム(光学異方性フィルム(A))に残った硬化エポキ シ樹脂圏はそのまま保護層として利用した。以上のよう にして、光学異方素子を作成した。

【①215】該光学異方素子の液晶性ポリエステルから 成るフィルムの膜厚は①、62μm、膜厚方向の平均チ ルト角は37度であった。

[0216] 該光学具方素子を、Sony製液晶カラー テレビXTL-610の偏光板を剥がし、フジタックフ ィルム面を駆動用液晶セルに最も近接するように、該液 晶セルの上下に各1枚ずつ貼り合わせた。次いで、偏光\*

\* 板を上下 1 枚ずつ該光学異方素子の保護層側に貼り合わ せた。各光学界子の発配置は図8の通りである。実施例 3と同様な方法により全方位でのコントラスト比を測定 した。その結果を図10に示す。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光学異方素子を構成する光学異方性フ ィルム(A)のチルト方向の概念図。

【図2】駆動用液晶セルのブレチルト方向の概念図。

【図3】本発明の光学展方素子を構成する光学異方性フ ィルム(A)のチルト角測定に用いた光学測定系の配置

【図4】本発明の光学冥方素子を構成する光学異方性フ ィルム(A)のチルト角測定に用いた光学測定系の試料 ねよび偏光板の軸方位の関係図。

【図5】実施例1において、基板のラビング方向に沿っ て傾けて測定した見かけのリターデーション値と試料の 傾き角の関係図。

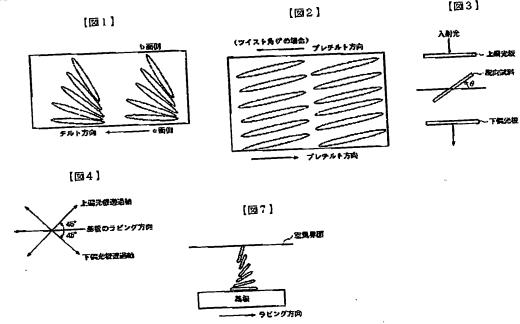
【図6】実施例 ] において、光学異方性フィルム(A) の浸漬後の膜厚と試料の正面での見かけのリターデーシ ョン値の測定結果。

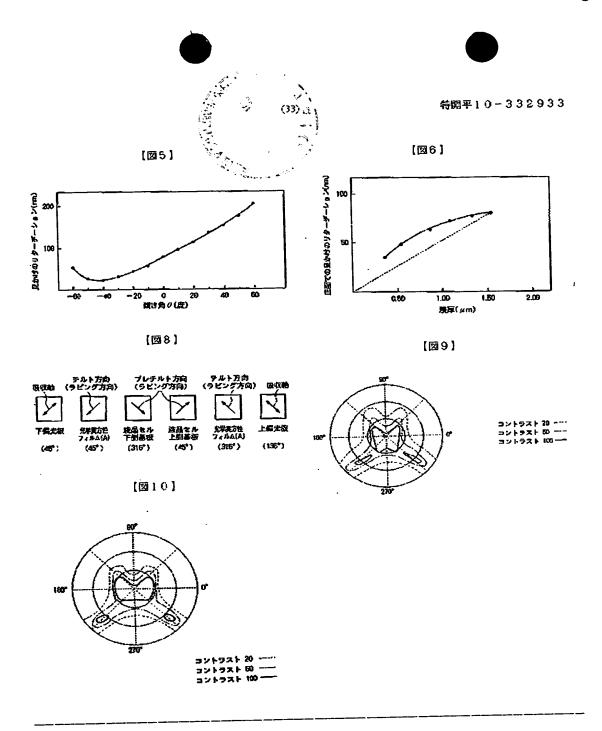
【図7】 本発明の光学異方素子を構成する光学異方性フ ィルム(A)の配向機造の概念図。

【図8】実施例3、4における各光学素子の軸配置。

【図9】実施例3の等コントラスト曲線(80、視 野).

【図10】実施例4の等コントラスト曲線(8)、領 野).





フロントページの続き

(72)発明者 上撫 忠広

神奈川県構浜市中区千鳥町8番地 日本石 油株式会社中央技術研究所内